

センター案内

令和5年度 機器分析評価センター名簿

■機器分析評価センター 機器運用委員会 委員

2024年2月付

所 属	氏 名	内 線	備 考
機器分析評価センター	山口 佳隆	3932	センター長・RI教育研究施設長・委員長
機器分析評価センター	谷村 誠	4401	副センター長
工学研究院	栗原 靖之	4263	機器取扱責任者
工学研究院	獨古 薫	3942	機器取扱責任者
工学研究院	川村 出	4224	機器取扱責任者
工学研究院	一柳 優子	4185	機器取扱責任者
工学研究院	上野 和英	3951	機器取扱責任者
工学研究院	吉武 英昭	4359	機器取扱責任者
工学研究院	長谷川 誠	3870	機器取扱責任者
工学研究院	梅澤 修	3871	機器取扱責任者
工学研究院	菊地 あづさ	3944	機器取扱責任者
工学研究院	廣澤 渉一	3856	機器取扱責任者
工学研究院	大野 真也	4200	機器取扱責任者
工学研究院	窪田 好浩	3926	機器取扱責任者
環境情報研究院	松本 真哉	3366	機器取扱責任者
工学研究院	上原 政智	4187	部局管理機器担当者
教育学部	津野 宏	3363	部局管理機器担当者
教育学部	河瀨 俊吾	3347	部局管理機器担当者
環境情報研究院	松宮 正彦	3464	部局管理機器担当者
環境情報研究院	中村 達夫	4416	部局管理機器担当者
工学研究院	大野 直子	3855	部局管理機器担当者
機器分析評価センター	石原 晋次	4408	センター長が指名する者
機器分析評価センター	田中 陽一郎	4410	センター長が指名する者
機器分析評価センター	高梨 基治	4408	センター長が指名する者
機器分析評価センター	吉原 直希	4408	センター長が指名する者
機器分析評価センター	金田 祐子	4408	センター長が指名する者
機器分析評価センター	中嶋 淳	4408	センター長が指名する者
機器分析評価センター	伊澤 和祥	4408	センター長が指名する者
機器分析評価センター	志智 雄之	4406	センター長が指名する者
産学・地域連携課	潮 正章	3073	課長
産学・地域連携課	高原 彩子	4446	副課長
産学連携係	松原 千穂	4447	係長
産学連携係	中新井 真理子	4447	
産学連携係	杉森 幸子	4447	
機器分析評価センター	香川 日出子	4406	センター事務室

■RI 教育研究施設放射線安全委員会 委員 (5名)

所 属	氏 名	内 線	備 考
機器分析評価センター	山口 佳隆	3932	センター長・RI 教育研究施設長・委員長
機器分析評価センター	谷村 誠	4401	副センター長
環境情報研究院	中村 達夫	4416	放射線取扱主任者
機器分析評価センター	田中 陽一郎	4410	放射線取扱主任者、放射線取扱責任者、RI 教育研究施設管理区域管理者
産学・地域連携課	潮 正章	3073	産学・地域連携課長

■機器分析評価センター教職員 (11名)

職 名	氏 名	内 線
センター長/RI 教育研究施設長	山口 佳隆	3932
副センター長	谷村 誠	4401
技術専門職員	石原 晋次	4408
技術専門職員	田中 陽一郎	4410
技術職員	高梨 基治	4408
技術職員	吉原 直希	4408
技術職員	金田 祐子	4408
技能補佐員	中嶋 淳	4408
技術補佐員	伊澤 和祥	4408
事務補佐員	香川 日出子	4406
非常勤講師	志智 雄之	4406

■設置機器担当者一覧（47機器）

2024年2月付

設置場所	装置名	機器取扱責任者		機器取扱担当者
		所属	氏名	氏名
101	核磁気共鳴装置（ECX-400）	工学研究院	上野 和英	石原 晋次
101	卓上型超遠心機（Optima MAX-XP）	機器分析センター	センター長	田中 陽一郎
102	核磁気共鳴装置（DRX-500）	工学研究院	川村 出	石原 晋次
102	核磁気共鳴装置（AVANCEⅢ 600）	機器分析センター	センター長	石原 晋次
103	電界放出・走査型電子顕微鏡（SU8010）	工学研究院	獨古 薫	吉原 直希
104	透過電子顕微鏡（H-800）	機器分析センター	谷村 誠	
105	レーザーラマン分光装置（inVia Reflex）	工学研究院	吉武 英昭	高梨 基治
105	3Dリアルサーフェスビュー顕微鏡	機器分析センター	センター長	吉原 直希
105	電界放出・走査型電子顕微鏡（JSM-7001F）	工学研究院	梅澤 修	吉原 直希
106	質量分析装置（JMS-600）	機器分析センター	センター長	石原 晋次
106	質量分析装置（NanoFrontier LD）	機器分析センター	センター長	石原 晋次
109	電界放出型透過電子顕微鏡（JEM-2100F）	工学研究院	梅澤 修	金田 祐子
109	集束イオンビーム加工観察装置（Crossbeam）	機器分析センター	センター長	金田 祐子、吉原 直希
110	X線光電子分光装置（Quantera SXM）	工学研究院	大野 真也	金田 祐子
111	電子線マイクロアナライザー（JXA-8530F）	機器分析センター	センター長	吉原 直希、金田 祐子
112	走査プローブ顕微鏡（SPA400）	機器分析センター	センター長	田中 陽一郎
112	走査プローブ顕微鏡（SPM-9700HT）	機器分析センター	センター長	田中 陽一郎
112	倒立光学顕微鏡（DMI3000B）	機器分析センター	センター長	田中 陽一郎
112	共焦点レーザー顕微鏡（LSM980）	機器分析センター	センター長	田中 陽一郎
112	電動ズーム顕微鏡（AxioZoom V.16）	機器分析センター	センター長	田中 陽一郎
112	白色干渉計付レーザー顕微鏡（VK-X3000）	機器分析センター	センター長	田中 陽一郎、吉原 直希
113	電子スピン共鳴装置	工学研究院	菊地あづさ	菊地 あづさ
115	引張り試験機（RTF-1350）	工学研究院	廣澤 渉一	廣澤 渉一
203	フーリエ変換赤外分光装置（FT-IR6200）	機器分析センター	センター長	石原 晋次
203	蛍光分光光度計（FP-8500）	環境情報研究院	松本 真哉	高梨 基治
203	紫外可視分光光度計	機器分析センター	センター長	石原 晋次
204	核磁気共鳴装置（ECA-500）	機器分析センター	センター長	石原 晋次
207	有機元素分析装置（UNICUBE）	機器分析センター	センター長	石原 晋次
207	原子吸光分析装置（AA-7000F）	機器分析センター	センター長	田中 陽一郎
208	誘導結合プラズマ発光分析装置（ICPE-9000）	工学研究院	窪田 好浩	稲垣 怜史、高梨 基治
208	誘導結合プラズマ質量分析装置（Agilent7700）	工学研究院	窪田 好浩	稲垣 怜史、高梨 基治
208	蛍光X線分析装置（JSX-3100RⅡ）	機器分析センター	センター長	高梨 基治
211	ガスクロマトグラフ質量分析装置（Agilent7000B）	機器分析センター	センター長	石原 晋次
211	薄層クロマトグラフ質量分析計（Q1000TD）	機器分析センター	センター長	石原 晋次
212-1	イメージング質量分析装置（autoflex speed）	工学研究院	一柳 優子	石原 晋次、田中 陽一郎
212-1	イオンクロマトグラフ（IA-300）	機器分析センター	センター長	石原 晋次
212-2	X線回折装置（ULTIMA IV）	工学研究院	長谷川 誠	岡安 和人
212-3	粉末X線回折装置（Smart Lab）	機器分析センター	センター長	吉原 直希
212-3	単結晶X線回折装置（XtaLAB PRO）	機器分析センター	センター長	吉原 直希
R施設	ラジオHPLC（RLC701）	RI 教育研究施設	施設長	田中 陽一郎
R施設	イメージアナライザー（FLA-9000/LAS-4000mini）	RI 教育研究施設	施設長	田中 陽一郎
R施設	セルソーター（MoFlo Astrios）	工学研究院	栗原 靖之	田中 陽一郎
R施設	マイクロプレートリーダー（VARIOSKAN Flash）	RI 教育研究施設	施設長	田中 陽一郎
R施設	極微量分光光度計（ND-2000C）	RI 教育研究施設	施設長	田中 陽一郎
R施設	ゲルマニウム半導体検出器（GC2020）	RI 教育研究施設	施設長	田中 陽一郎
R施設	液体シンチレーションカウンター（300SL）	RI 教育研究施設	施設長	田中 陽一郎
R施設	マルチラベルテスター（TRIATHLER）	RI 教育研究施設	施設長	田中 陽一郎